

第5期第1回高圧ガス規格委員会 次第

1. 日 時：平成30年1月31日（水）14:00～17:00
2. 場 所：高圧ガス保安協会 第3、第4会議室
3. 定足数報告
4. 委員長挨拶
5. 委員紹介
6. 副委員長の指名
7. 議 案：
 - (1) 前回議事録（案）の確認【審議】
 - (2) 高圧ガス保安協会規格委員会規程の改正について
 - (3) 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案）の検討【審議】
 - (4) その他

配 付 資 料

- 資料1 高圧ガス規格委員会委員名簿
- 資料2 第4期第3回高圧ガス規格委員会 議事録（案）
- 資料3 高圧ガス保安協会規格委員会規程
- 資料4 超臨界流体（supercritical fluid）を用いた分析技術について
- 資料5 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準の作成について
- 資料6 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準の作成基本方針
- 資料7 **KHK/JAIMA S 0***** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案）の検討のポイント
- 資料8 使用するカラムについて
- 資料9 **KHK/JAIMA S 0***** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案）及び解説
- 資料10 **KHK/JAIMA S 0***** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案）
- 参考資料1 高圧ガス保安協会規格委員会規程 新旧対照表
- 参考資料2 規格委員会、ワーキンググループ、分科会及び解釈専門分科会の議事録承認のフロー
- 参考資料3 分析機器の適用除外に係る関係法令
- 参考資料4 海外カラムメーカーのカラムに同梱する書類の記載内容確認

以上